

財團法人國家實驗研究院 公告

發文日期：中華民國115年6月29日

發文字號：國研授半導體行字第1151300868號

附件：處分設備受贈單位自我評估表

主旨：本院台灣半導體研究中心設備贈與公告。

公告事項：

- 一、為促進半導體學術研究交流，本院台灣半導體研究中心擬辦理「客製化真空熱壓腔體」捐贈。
- 二、受贈者以公私立大專院校及研究單位為限，有意申請之單位請依附件填寫自評表隨附來函，申請期限至115年7月10日止。
- 三、相關拆遷費用由受贈單位自行負擔，可事先預約至現場勘查，聯絡窗口林筠小姐，聯絡電話（03）5773693分機7707。

院長 **蔡長策**
授權單位主管決行